

## 分析機器部門講習会シリーズ

超解像顕微鏡(SIM)取扱説明・個別講習・  
スモールセミナー「標本作製上のポイント」

<機器故障により延期しておりました SIM 講習会を 1 月に開催します>

医工連携室の Zeiss 製顕微鏡 LSM880-ELYRA に搭載されている超解像システム (SIM: 構造化照明法) の取扱説明・個別講習会を開催します。個別講習には、サンプルをご持参ください。また 1 日目に、標本作製や共焦点・SIM 撮影のコツについてのスモールセミナーを開催します。こちらもぜひご参加ください。

日 時 :	平成 28 年 1 月 21 日 (木)	取扱説明	10:00 – 12:00
		スモールセミナー	13:00 – 13:45
		個別講習 1	13:50 – 15:50
		2	16:00 – 18:00
平成 28 年 1 月 22 日 (金)	3	10:00 – 12:00	
	4	13:00 – 15:00	
	5	15:15 – 17:15	

使用機器 : 超解像/共焦点レーザー顕微鏡 LSM880-ELYRA (Carl Zeiss)

場 所 : <取扱説明・個別講習> 医系研究棟 3 号館 5 階 医工連携室  
<スモールセミナー> 医系研究棟 3 号館 4 階 実習室

定 員 : <取扱説明> 4 名  
<スモールセミナー> 15 名  
<個別講習> 各回 1 組 (先着順、ただし申込多数の場合は初めての方優先)

申込期間 : 平成 28 年 1 月 18 日 (月) まで

申込方法 : メールで件名を「SIM」とし、本文に「講習会名 (取扱/セミナー/個別/取扱+セミナー+個別... など)」「個別講習の希望日時、今回が何度目か」「氏名」「所属講座」「内線番号」「メールアドレス」を明記して e.yorifuji@med.nagoya-u.ac.jp 宛にお申し込みください。

## お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当: 依藤 絵里 (内線: 5792、E-mail: e.yorifuji@med.nagoya-u.ac.jp)

※Web でも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)